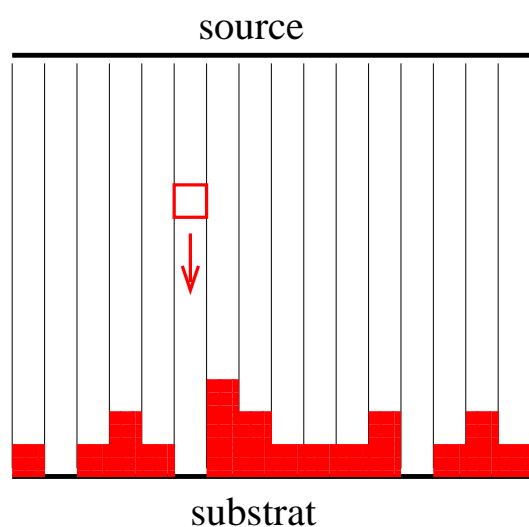

UNE INTRODUCTION AUX MODÈLES DE DÉPÔTS

Un premier modèle



. modèle discret

. p dépôt par site et par unité de temps

$$h_i(t + \Delta t) = h_i(t) + p\Delta t$$

. après N pas de temps et $t = N\Delta t$

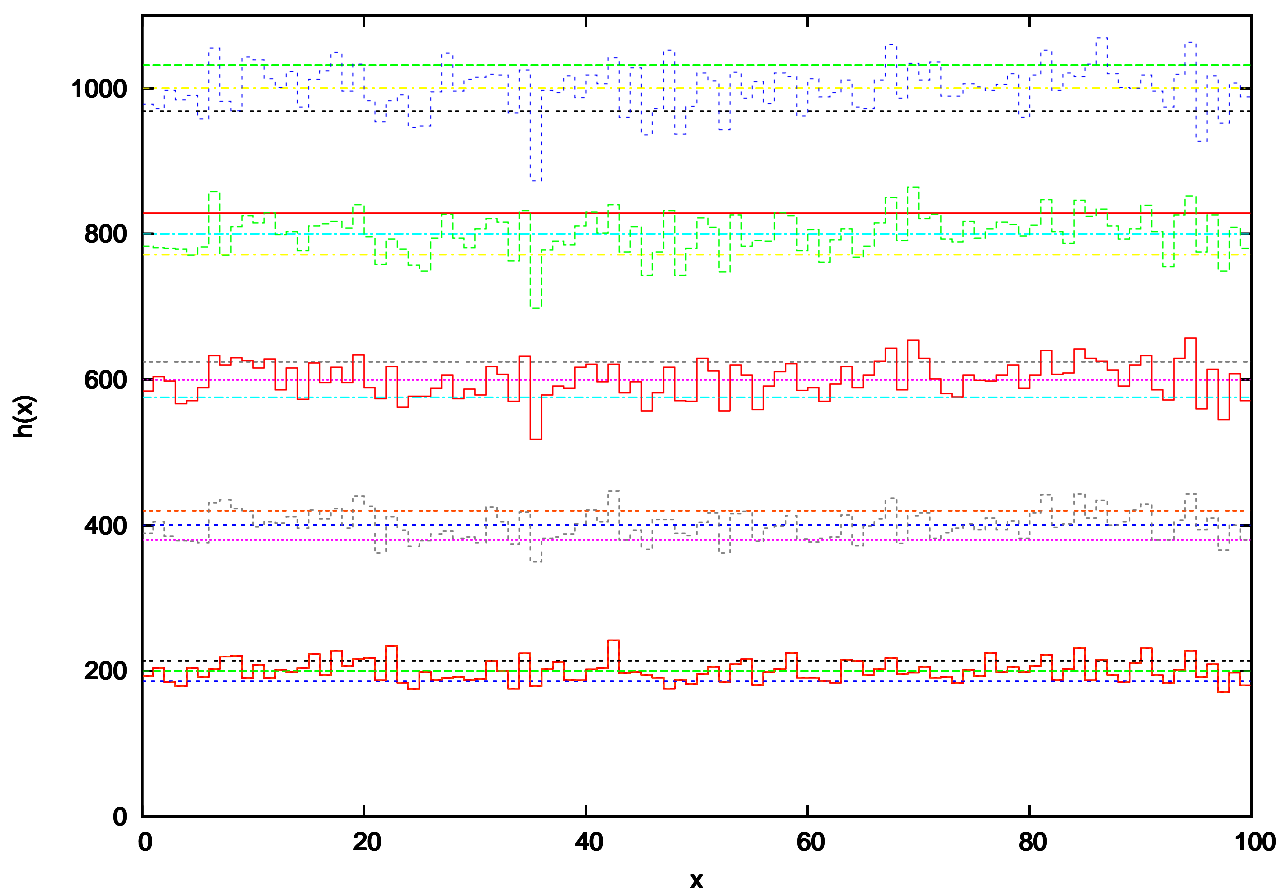
$$\langle h_i(t) \rangle = pt$$

$$\langle [h_i(t) - \langle h_i(t) \rangle]^2 \rangle = p(1 - p)t$$

. Dans la limite continue

$$\frac{\partial h(x, t)}{\partial t} = p + \eta(x, t)$$

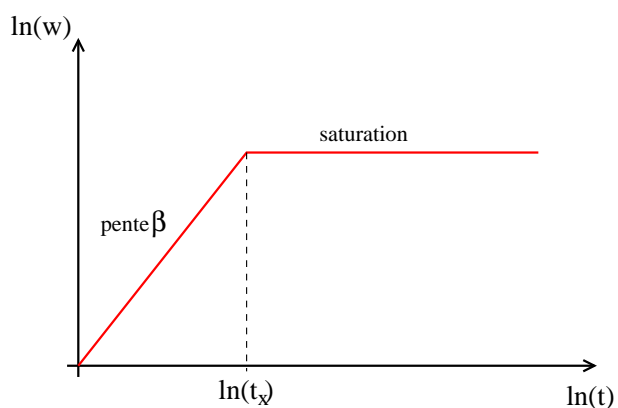
Remarque: Les atomes se superposent sans laisser de cavités



Modèle discret : dépôt aléatoire avec 2000 atomes déposés entre chaque courbe sur un système de longueur 100. Les droites horizontales sont tracées pour $h(x) = 200 * i$ (moyenne pour le tracé i) et $h(x) = 200 * i \pm \sqrt{200 * i}$.

Caractérisation de la croissance

- . hauteur moyenne : dépend du flux
- . rugosité w : écart type de la hauteur



loi d'échelle :

- . $w \sim t^\beta$ pour t petit,
- . $w \sim L^\alpha$ pour t grand.

$$w(L, t) \sim L^\alpha f(t/L^z)$$

avec $z = \frac{\alpha}{\beta}$

Modèles Continus

$$\frac{\partial h(x, t)}{\partial t} = \text{termes de relaxation} + \text{flux moyen} + \text{bruit}$$

$$\frac{\partial h(x, t)}{\partial t} = F(h, x, t) + \eta(x, t)$$

Contraintes : invariance par

- . translation temporelle $t \rightarrow t + t_0 \Rightarrow \frac{\partial^n}{\partial t^n}$
- . translation horizontale $x \rightarrow x + x_0 \Rightarrow \frac{\partial^n}{\partial x^n}$
- . translation verticale $x \rightarrow x + h_0 \Rightarrow \nabla^n h$
- . inversion de l'axe vertical $h \rightarrow -h \Rightarrow (\nabla^n h)^{2p+1}$
- . inversion de l'axe horizontal $x \rightarrow -x \Rightarrow \nabla^{2n} h$

L'équation la plus simple compatible avec ces symétries est celle d'Edward-Wilkinson :

$$\frac{\partial h(x, t)}{\partial t} = \nu \nabla^2 h + \eta(x, t) \quad (\text{EW})$$

Exposants et arguments d'échelle

La loi d'échelle suppose : $w \sim t^\beta$, $w \sim L^\alpha$, $t_x \sim L^z$.

On cherche une loi d'échelle entre h (w) et x (L) et entre t et x (L).

On pose : $t = a^\delta \bar{t}$, $x = a^\mu \bar{x}$, $h = a^\gamma \bar{h}$

dans (E-W) :

$$a^{\gamma-\delta} \frac{\partial \bar{h}}{\partial \bar{t}} = a^{\gamma-2\mu} \nu \nabla^2 \bar{h} + a^{-\frac{d\mu-\delta}{2}} \bar{\eta}$$

avec d la dimension de x (du substrat). Cette équation est invariante si :

$$\gamma - \delta = \gamma - 2\mu = -\frac{d\mu - \delta}{2}$$

d'où

$$\delta = 2\mu \quad \text{et} \quad \gamma = \frac{2-d}{4}\delta$$

soit

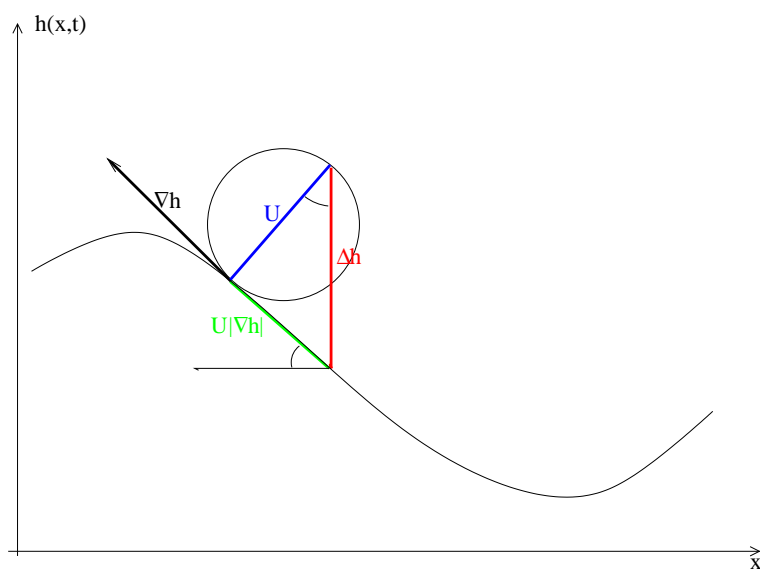
$$z = \frac{\delta}{\mu} = 2, \quad \alpha = \frac{\gamma}{\mu} = 1 - \frac{d}{2} \quad \text{et} \quad \beta = \frac{\gamma}{\delta} = \frac{2-d}{4}$$

$$\text{Pour } d = 1 : \quad z = 2, \quad \alpha = \frac{1}{2} \quad \text{et} \quad \beta = \frac{1}{4}$$

Kardar-Parisi-Zhang

$$\frac{\partial h(x, t)}{\partial t} = \nu \nabla^2 h + \frac{\lambda}{2} |\nabla h|^2 + \eta(x, t) \quad (\text{KPZ})$$

Argument physique :



$$\Delta h = [U^2 + (U |\nabla h|)^2]^{1/2} = U + \frac{U}{2} |\nabla h|^2 + \dots$$

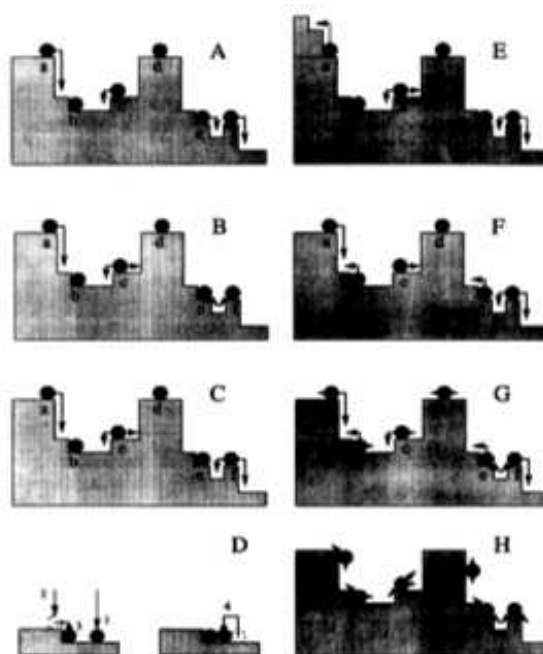
avec $U = F \Delta t$ hauteur d'atomes déposés pendant Δt :

$$\Delta h = (F + \frac{F}{2} |\nabla h|^2) \Delta t$$

Exposants et arguments d'échelle (d=1) :

$$z = \frac{3}{2}, \quad \alpha = \frac{1}{2} \quad \text{et} \quad \beta = \frac{1}{3}$$

Méthodes de Monte Carlo



- A. Family Model : dépôt et saut inconditionnel vers le site voisin le plus bas.
- B. Wolf-Villain Model : dépôt et saut vers le site voisin qui maximise le nombre de liens.
- C. Das Sarma-Tamborenea Model : dépôt et saut vers 1 site qui augmente le nombre de lien. La particule déposée est bloquée si elle possède un voisin.
- D. extension du DS Model
- E. Lai-Das Sarma Model : dépôt et saut vers le site voisin qui augmente les liens et diminue le saut.
- F. Kim-Das Sarma Model : dépôt et saut dans le sens de la courbure locale ...
- G. Stochastic Model : dépôt ou saut suivant un paramètre (température).
- H. Ballistic Deposition Model.

→ calcul des exposants α , β , z pour chacun de ces modèles.

Stochastic Solid On Solid Method

- . dépôt avec un flux F
- . relaxation de l'atome i de la surface avec un taux $R_i = K \exp(-E_i/kT)$,
 E_i dépend du nombre de voisins de i .

Algorithme

1. liste des évènements possibles
 2. calcul des probabilités des évènements
 3. choix d'un évènement (dépôt ou déplacement)
 - 3.a. dépôt : choix d'un site
 - 3.b. relaxation : choix d'un atome pouvant subir le déplacement
 4. go to 1
-